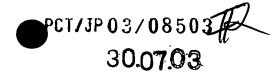
Rec'd PCT/PT9 3 0 DEC 2004



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE 10/519706

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2002年 7月 3日

REC'D 2 2 AUG 2003

PCT

WIPO

Application Number:

人

特願2002-194953

[ST. 10/C]:

[JP2002-194953]

出 願
Applicant(s):

旭有機材工業株式会社

PRIORITY

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年 7月18日

今井康



Best Available Copy

【書類名】 特許願

【整理番号】 1024099

【提出日】 平成14年 7月 3日

【あて先】 特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】 F16K 31/12

F16K 17/02

【発明の名称】 流体制御弁

【請求項の数】 2

【発明者】

【住所又は居所】 宮崎県延岡市中の瀬町2丁目5955番地 旭有機材工

業株式会社内

【氏名】 吉野 研郎

【発明者】

【住所又は居所】 宮崎県延岡市中の瀬町2丁目5955番地 旭有機材工

業株式会社内

【氏名】 萩原 俊一郎

【特許出願人】

【識別番号】 000117102

【氏名又は名称】 旭有機材工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100077517

【弁理士】

【氏名又は名称】 石田 敬

【電話番号】 03-5470-1900

【選任した代理人】

【識別番号】 100092624

【弁理士】

【氏名又は名称】 鶴田 準一

【選任した代理人】

【識別番号】 100087033

【弁理士】

【氏名又は名称】 中山 恭介

【選任した代理人】

【識別番号】 100082898

【弁理士】

【氏名又は名称】 西山 雅也

【選任した代理人】

【識別番号】 100081330

【弁理士】

【氏名又は名称】 樋口 外治

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 036135

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9723513

【プルーフの要否】 要



【発明の名称】 流体制御弁

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下部中央に底部まで開放して設けられた第二の空隙 (8) と 第二の空隙 (8) に連通する入口流路 (9) と上部に上面が開放して設けられ第 二の空隙(8)の径よりも大きい径を持つ第一の空隙(10)と第一の空隙(1 0) に連通する出口流路(11)と第一の空隙(10)と第二の空隙(8)とを 連通し第一の空隙(10)の径よりも小さい径を有する連通孔(12)とを有し 、第二の空隙(8)の上面が弁座(13)とされた本体(1)と、側面あるいは 上面に設けられた給気孔(14)と排気孔(15)とに連通した円筒状の空隙(16)を内部に有し、下端内周面に段差部(17)が設けられたボンネット(2)と、ボンネット(2)の段差部(17)に嵌挿され中央部に貫通孔(18)を 有するバネ受け(3)と、下端部にバネ受け(3)の貫通孔(18)より小径の 第一接合部(23)を有し上部に鍔部(21)が設けられボンネット(2)の空 隙(16)内部に上下動可能に嵌挿されたピストン(4)と、ピストン(4)の 鍔部(21)下端面とバネ受け(3)の上端面で挟持支承されているバネ(24)と、周縁部が本体(1)とバネ受け(3)との間で挟持固定され、本体(1) の第一の空隙(10)に蓋する形で第一の弁室(31)を形成する中央部が肉厚 とされた第一ダイヤフラム(27)と上面中央にピストン(4)の第一接合部(23) とバネ受け(3) の貫通孔(18) を貫通して接合固定される第二接合部 (29)と下面中央に本体(1)の連通孔(12)と同軸に設けられた第三接合 部(30)とを有する第一弁機構体(5)と、本体(1)の第二の空隙(8)内 部に位置し本体(1)の連通孔(12)より大径に設けられた弁体(32)と弁 体(32)上端面に突出して設けられ第一弁機構体(5)の第三接合部(30) と接合固定される第四接合部(34)と弁体(32)下端面より突出して設けら れたロッド(35)とロッド(35)下端面より径方向に延出して設けられた第 二ダイヤフラム(37)とを有する第二弁機構体(6)と、本体(1)の下方に 位置し第二弁機構体(6)の第二ダイヤフラム(37)周縁部を本体(1)との 間で狭持固定する突出部(40)を上部中央に有し、突出部(40)の上端部に



切欠凹部(41)が設けられると共に切欠凹部(41)に連通する呼吸孔(42)が設けられているベースプレート(7)とよりなり、ピストン(4)の上下動に伴って第二弁機構体(6)の弁体(32)と本体(1)の弁座(13)とによって形成される流体制御部(39)の開口面積が変化するように構成されていることを特徴とする流体制御弁。

【請求項2】 本体(1)、第一弁機構体(5)および第二弁機構体(6)の材質がポリテトラフルオロエチレンであることを特徴とする請求項1に記載の流体制御弁。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は流量の調整が必要とされる流体輸送配管に使用される流体制御弁に関するものである。さらに詳しくは、主として半導体産業における超純水ラインや各種化学薬液ラインに好適に使用され、流体圧力の変化に対する即応性の優れた流体制御弁に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

従来知られている流体制御弁の一つに特開平6-295209に示されている 流体制御弁が上げられる。その構成を図5にもとづいて説明すると、入口流路5 1と出口流路52を有する本体53と、弁部54と第一ダイヤフラム部55及び 第二ダイヤフラム部56を有する弁体57とよりなり、前記第一ダイヤフラム部 55及び第二ダイヤフラム部56によって、本体53のチャンバを第一加圧室5 8および第二加圧室59に区分して、前記第一加圧室58の外側から圧縮空気な どを利用して常時内向きの一定圧力を加えると共に、前記第二加圧室59内部に 設けられたバネ60にて常時内向きの一定圧力を加えるように設けられている。 また、第一ダイヤフラム部55の受圧面積は第二ダイヤフラム部56の受圧面積 よりも大きく設けられている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、このようなダイヤフラムを利用したバルブにおいては、ダイヤフラムをガスが透過することが問題となることが多い。特に、薬液を使用するラインにおいては、薬液からの腐食性ガスの発生や薬液自体の気化がおこるため、それらの、腐食性ガスがダイヤフラムを透過することで、ダイヤフラム付近の金属部品を腐食してしまうことは良く知られている。

[0004]

前記流体制御弁においても、第二ダイヤフラム部56下面にバネ60が配置されているため、第二ダイヤフラム部56を透過したガスからバネ60を保護するためにPTFEなどによりコーティングする必要があった。さらに、バネ60にコーティングすると、バネ定数がコーティングの厚さなどによって変化するため、流体制御弁の個体差を生じる原因の一つとなっていた。

[0005]

また、一般的な流体制御弁において、バルブの開度に対して開口面積の変化が小さい方がより細かな制御が可能となり制御性能が向上することは良く知られている。上記流体制御弁においても、弁体57の軸方向の移動量に対して、流体制御通路部の開口面積の変化が小さい方が流体制御性能は向上する。弁体57の移動量に対して開口面積の変化を小さくするためには、弁部54の径を小さく設計する必要があり、それに伴い、弁部54と第一ダイヤフラム部55とをつなぐロッド、及び、弁部54と第二ダイヤフラム部56とをつなぐロッドも小径となる

[0006]

さらに、上記流体制御弁は、第一加圧室58内の圧力によって弁部54の位置を調節することにより、流量制御通路61の開口面積を調節できるが、第一ダイヤフラム部55や第二ダイヤフラム部56の直径が小さいとダイヤフラム部が変形しにくいため、第一加圧室58内の圧力と弁部54の位置との関係が直線的ではなく、さらに、ヒステリシスも大きくなる。ダイヤフラム部の変形しやすさはダイヤフラム部の直径に依存しているため、ダイヤフラムが大きいほど、第一加圧室58内の圧力と弁部54の位置との関係が直線的になり、ヒステリシスも小さく押さえることができる。



つまり、上記流体制御弁において流体制御性能を向上させるには、弁部54の 径を小さく設けるとともに、ダイヤフラム部の径を大きく設計する必要がある。

[0008]

ここで、第一ダイヤフラム部55の径を大きく、かつ、弁部54の径を小さく設けた場合、第一加圧室58内部の圧力が第一ダイヤフラム部55を下向きに押す力が大きくなり、また、下流側流体の圧力が第一ダイヤフラム部55を上向きに押す力も大きくなる。そのため、力のバランスを保つためバネの反発力による上向きの力も大きく設ける必要がある。このとき、それらの力は、弁部54の上下端面と第一、及び、第二ダイヤフラム部55,56をつなぐロッドにより支えられており、ロッドは常に軸方向に圧縮されているが、その径は小さく設けられているためその強度が心配される部品のひとつであった。特に、被制御流体が高温な腐食性流体の場合には、ロッドの材質に耐薬品性の面からPTFEを使用することが多いが、機械的強度が低い上にクリープしやすい特性をもつため、長期にわたって使用していると、ロッドの曲がりや座屈がおこり、流体制御性能の劣化が発生していた。

[0009]

本発明は、上記従来の流体制御弁の問題に鑑みてなされたもので、その目的は、安価に、かつ、歩留まりの高い製造が可能であるとともに、流体中への不純物の溶出や薬液の汚染が極めて少ない、耐久性に優れ安定した制御性能が得られる流体制御弁を提供することである。

[0010]

【課題を解決するための手段】

本発明の構成を図にもとづいて説明すると、下部中央に底部まで開放して設けられた第二の空隙8と第二の空隙8に連通する入口流路9と上部に上面が開放して設けられ第二の空隙8の径よりも大きい径を持つ第一の空隙10と第一の空隙10に連通する出口流路11と第一の空隙10と第二の空隙8とを連通し第一の空隙10の径よりも小さい径を有する連通孔12とを有し、第二の空隙8の上面が弁座13とされた本体1と、側面あるいは上面に設けられた給気孔14と排気

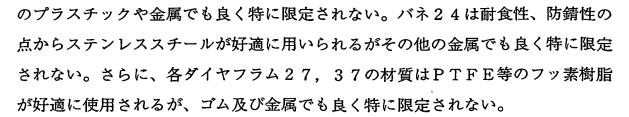
孔15とに連通した円筒状の空隙16を内部に有し、下端内周面に段差部17が 設けられたボンネット2と、ボンネット2の段差部17に嵌挿され中央部に貫通 孔18を有するバネ受け3と、下端部にバネ受け3の貫通孔18より小径の第一 接合部23を有し上部に鍔部21が設けられボンネット2の空隙16内部に上下 動可能に嵌挿されたピストン4と、ピストン4の鍔部21下端面とバネ受け3の 上端面で挟持支承されているバネ24と、周縁部が本体1とバネ受け3との間で 狭持固定され、本体1の第一の空隙10に蓋する形で第一の弁室31を形成する 中央部が肉厚とされた第一ダイヤフラム27と上面中央にピストン4の第一接合 部23とバネ受け3の貫通孔18を貫通して接合固定される第二接合部29と下 面中央に本体1の連通孔12と同軸に設けられた第三接合部30とを有する第一 弁機構体5と、本体1の第二の空隙8内部に位置し本体1の連通孔12より大径 に設けられた弁体32と弁体32上端面に突出して設けられ第一弁機構体5の第 三接合部30と接合固定される第四接合部34と弁体32下端面より突出して設 けられたロッド35とロッド35下端面より径方向に延出して設けられた第二ダ イヤフラム37とを有する第二弁機構体6と、本体1の下方に位置し第二弁機構 体6の第二ダイヤフラム37周縁部を本体1との間で挟持固定する突出部40を 上部中央に有し、突出部40の上端部に切欠凹部41が設けられると共に切欠凹 部41に連通する呼吸孔42が設けられているベースプレート7とよりなり、ピ ストン4の上下動に伴って第二弁機構体6の弁体32と本体1の弁座13とによ って形成される流体制御部39の開口面積が変化するように構成されていること を第一の特徴とする。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

また、本体1、第一弁機構体5および第二弁機構体6の材質がポリテトラフル オロエチレンであることを第二の特徴とする。

[0012]

尚、本体1の材質はPTFEやPFA等のフッ素樹脂が好適に使用されるが、 ポリ塩化ビニル、ポリプロピレンなどのその他のプラスチック或いは金属でも良 く特に限定されない。また、ボンネット2、バネ受け3、および、ピストン4は 強度、耐熱性の観点からポリプロピレンが好適に使用されるが、同様に、その他



[0013]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施態様について、図面を参照して説明するが、本発明が本実 施熊様に限定されないことは言うまでもない。

[0014]

図1は、本発明の流体制御弁を示す縦断面図である。図2は、図1において上 流側圧力が増加した場合の状態を示す縦断面図である。図3は、第一弁機構体5 及び第2弁機構体6の斜視図である。図4は、本発明の流体制御弁の平面図であ る。

[0015]

図において、1はPTFE製の本体であり、下部中央に底部まで開放して設け られた第二の空隙8と、上部に上面開放して設けられた第二の空隙8の径よりも 大きい径を持つ第一の空隙10を有し、側面には第二の空隙8と連通している入 口流路9と、入口流路9と対向する面に第一の空隙10と連通している出口流路 11と、さらに、第一の空隙10と第二の空隙8とを連通し第一の空隙10の径 よりも小さい径を有する連通孔12とが設けられている。第二の空隙8の上面部 は弁座13とされている。

[0016]

2は P P 製のボンネットであり、内部に円筒状の空隙 16と下端内周面に空隙 16より拡径された段差部17が設けられ、側面には空隙16内部に圧縮された 不活性ガスや空気を供給するために空隙16と外部とを連通する給気孔14およ び給気孔14より導入されたガスや空気を微量に排出するための排気孔15が設 けられている。

[0017]

3はPP製の平面円形状のバネ受けであり、中央部に貫通孔18を有し、略上



半分がボンネット2の段差部17に嵌挿されている。バネ受け3の側面部には環 状溝あるいは環状切り欠き部19が設けられ、O-リング20を装着することに よりボンネット2から外部への不活性ガスや空気の流出を防いでいる。

[0018]

4はPP製のピストンであり、上部に円盤状の鍔部21と、鍔部21の中央下部より円柱状に突出して設けられたピストン軸22と、ピストン軸22の下端に設けられた雌ネジ部からなる第一接合部23を有する。ピストン軸22はバネ受け3の貫通孔18より小径に設けられており、第一接合部23は後記第一弁機構体5の第二接合部29と螺合により接合されている。

[0019]

24はSUS製のバネであり、ピストン4の鍔部21下端面とバネ受け3の上端面とで狭持されている。ピストン4の上下動にともなってバネ24も伸縮するが、そのときの荷重の変化が少ないよう、自由長の長いものが好適に使用される。

[0020]

5はPTFE製の第一弁機構体であり、外周縁部より上方に突出して設けられた筒状部25を有した膜部26と肉厚部を中央部に有する第一ダイヤフラム27と、第一ダイヤフラム27の中央上面より突出して設けられた軸部28の上端部に設けられた小径の雄ネジからなる第二接合部29、および同中央下面より突出して設けられ下端部に形成された雌ネジ部からなる後記第二弁機構体6の接合部34と螺合される第三接合部30を有する(図3参照)。第一ダイヤフラム27の筒状部25は、本体1とバネ受け3との間で狭持固定されることで、本体1の第一の空隙10、第一ダイヤフラム27下面より形成される第一の弁室31が密封して形成されている。また、第一ダイヤフラム27上面、バネ受け3、ボンネット2の空隙16は0ーリング20を介して密封されており、ボンネット2の合気孔14より供給される圧縮された不活性ガスや空気が充満している気室を形成している。

[0021]

6はPTFE製の第二弁機構体であり、本体1の第二の空隙8内部に配設され

連通孔12より大径に設けられた弁体32と、弁体32上端面から突出して設けられた軸部33と、その上端に設けられた第一弁機構体5の第三接合部30と螺合により接合固定される雄ネジ部からなる第四接合部34と、弁体32下端面より突出して設けられたロッド35と、ロッド35下端面より径方向に延出して設けられ周縁部より下方に突出して設けられた筒状突部36を有する第二ダイヤフラム37とから構成されている(図3参照)。第二ダイヤフラム37の筒状突部36は後記ベースプレート7の突出部40と本体1との間で狭持されることにより、本体1の第二の空隙8と第二ダイヤフラム37とで形成される第二弁室38を密閉している。

[0022]

7はPP製のベースプレートであり、上部中央に第二弁機構体6の第二ダイヤフラム37の筒状突部36を本体1との間で狭持固定する突出部40を有し、突出部40の上端部に切欠凹部41が設けられると共に、側面に切欠凹部41に連通する呼吸孔42が設けられており、ボンネット2との間で本体1を通しボルト、ナットにて狭持固定している(図示しない)。

[0023]

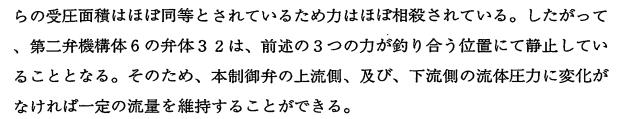
本実施態様における各接合部は螺合による接合が示されているが、接着による接合でも構わない。また、図3に示されているごとく、本発明の流体制御弁は平面矩形状の外観となっているが、この形状に限定されるものでなく、使用される場所に応じて平面円形状に形成しても良い。

[0024]

以下に本実施態様の作動について説明する。

[0025]

図1は、ボンネット2の空隙16へある一定の圧縮空気を供給している場合を示している。ここで、第二弁機構体6の弁体32は、ピストン4の鍔部21とバネ受け3とに挟持されているバネ24の反発力と、第一弁機構体5の第一ダイヤフラム27下面の流体圧力により上方に押し上げられ、第一ダイヤフラム27上面の圧縮空気の圧力により押し下げられている。さらに厳密には、弁体32下面と第二弁機構体6の第二ダイヤフラム37上面が流体圧力を受けているが、それ



[0026]

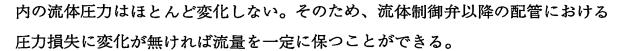
ここで、上流側の流体圧力が増加した場合、瞬間的に第一の弁室31内の圧力 も増加する。すると、第一ダイヤフラム27の上面が圧縮空気から受ける力より 、第一ダイヤフラム27の下面が流体から受ける力のほうが大きくなり、ダイヤ フラムは上方へと移動する。それにともなって、弁体32の位置も上方へ移動す るため、弁座13との間で形成される流体制御部39の開口面積が減少し、第一 の弁室31内の圧力を減少させる。最終的に、弁体32の位置が前記3つの力が 釣り合う位置まで移動し静止する(図2の状態)。このときバネ24の荷重が大 きく変わらなければ、空隙16内部の圧力、つまり、第一ダイヤフラム27上面 が受ける力は不変であるため、第一ダイヤフラム27下面が受ける圧力は略不変 となる。したがって、第一ダイヤフラム27下面の流体圧力、すなわち、第一の 弁室31内の圧力は、上流側の圧力が増加する前とほぼもとの圧力と同じになっ ている。

[0027]

図2の状態から上流側の流体圧力が減少した場合、瞬間的に第一の弁室31内 の圧力も減少する。すると、第一ダイヤフラム27の上面が圧縮空気から受ける 力より、第一ダイヤフラム27の下面が流体から受ける力のほうが小さくなり、 ダイヤフラムは下方へと移動する。それにともなって、弁体32の位置も下方へ 移動するため、弁座13との間で形成される流体制御部39の開口面積が増加し 、第一の弁室31の流体圧力を増加させる。最終的に、弁体32の位置が前記3 つの力が釣り合う位置まで移動し静止する(図1の状態)。したがって、上流側 圧力が増加した場合と同様に、第一の弁室31内の流体圧力はほぼもとの圧力と 同じになっている。

[0028]

以上の動作により、流体制御弁上流側の流体圧力が変わっても第一の弁室31



[0029]

また、第一の弁室31内の流体圧力は、空隙16内部の圧縮空気圧力によって 調整できるため、流量も圧縮空気圧力によって調整することができる。

[0030]

さらに、ボンネット2の空隙16内部に圧縮空気を供給しなければ、ピストン4はバネ24の働きにより押し上げられ、ピストン4と接合されている第一弁機構体5、及び、第二弁機構体6もピストン4によって引き上げられることとなる。したがって、第二弁機構体6の弁体32と本体1の弁座13とが密着し、流体の流れを封することができる。

[0031]

また、ボンネット2の空隙16内部の圧縮空気は給気孔14から供給され、排気孔15からつねに排気されているため、第一弁機構体5の第一ダイヤフラム27を被制御流体がガスとなって透過したとしても、給気孔14から排気孔15への空気の流れに乗って排出されていくことになり、空隙16内部にたまりにくい。そのため、バネ24が腐食されることがなく、腐食を防ぐためのコーティングなどを行う必要が無く安価に製造することができる。加えて、コーティングによるバネ定数の変化も起こらないため、個体差を小さく保つことができ歩留まりを向上させることができる。

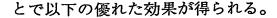
[0032]

さらに、第一の弁室31内の流体圧力による上向きの力、第一ダイヤフラム27が空隙16内部の圧力による下向きの力、及び、バネ24の反発力による上向きの力は、第一弁機構体5の軸部28とピストン4のピストン軸22によって支えられ相殺されているため、弁体32の直径を小さくしてもロッド35や第四接合部34の曲がりや座屈が起こらないため、耐久性を向上させることができる。

【発明の効果】

[0033]

本発明の流体制御弁は以上説明したような構造をしており、これを使用するこ



[0034]

(1) 空隙内部の圧縮空気をつねに排出しているため、ダイヤフラムを透過したガスによってバネが腐食されることがなく、コーティングなどの対策が不要となり安価に製造できる。

[0035]

(2) バネのコーティングが不要なため、バネの個体差が小さくでき、歩留まりが向上できる。

[0036]

(3) ロッドや第四接合部の曲がりや座屈が起こらないため、耐久性を向上させることが出来る。

[0037]

(4)接液する部材は全てPTFE等の耐薬品性に優れた材質を用いることができるため、その場合は不純物の溶出や薬液の汚染が極めて少ない。

[0038]

(5) コンパクトな構造でありかつ、安定した流体圧力制御が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の流体制御弁の縦断面図である。

【図2】

図1において上流側圧力が増加した場合の状態を示す縦断面図である。

【図3】

図1の流体制御弁の第一弁機構体と第二弁機構体を示す斜視図である。

【図4】

本発明の流体制御弁の平面図である。

【図5】

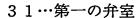
従来の流体制御弁の縦断面図である。

【符号の説明】

1…本体



- 3…バネ受け
- 4…ピストン
- 5…第一弁機構体
- 6…第二弁機構体
- 7…ベースプレート
- 8…第二の空隙
- 9 …入口流路
- 10…第一の空隙
- 11…出口流路
- 12…連通孔
- 13…弁座
- 14…給気孔
- 15…排気孔
- 16…空隙
- 17…段差部
- 18…貫通孔
- 19…環状溝あるいは環状切欠
- 20…0ーリング
- 2 1 … 鍔部
- 22…ピストン軸
- 23…第一接合部
- 2 4 …バネ
- 2 5 … 筒状部
- 2 6 …膜部
- 27…第一ダイヤフラム
- 2 8 …軸部
- 2 9 …第二接合部
- 30…第三接合部



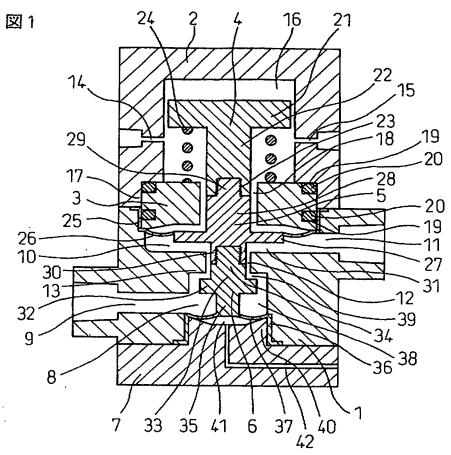
- 3 2 …弁体
- 3 3 …軸部
- 3 4 …第四接合部
- 35…ロッド
- 3 6 … 筒状突部
- 37…第二ダイヤフラム
- 38…第二弁室
- 3 9 …流体制御部
- 4 0 …突出部
- 4 1 …切欠凹部
- 4 2 … 呼吸孔



【書類名】

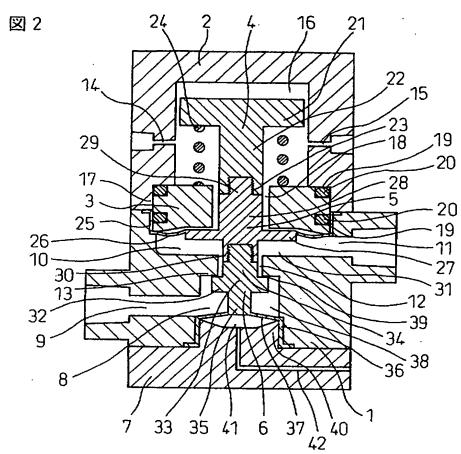
図面

【図1】



1…本体 16…空隙 30…第三接合部 2…ボンネット 17…段差部 31…第一弁室 3…バネ受け 18… 貫通孔 32…弁体 4…ピストン 19…環状溝 33…軸部 5 …第一弁機構体 あるいは環状切欠 34…第四接合部 6…第二弁機構体 20…ローリング 35…ロッド 7…ベースプレート 21…鍔部 36…筒状突部 8…第二の空隙 22…ピストン軸 37…第二 9 …入口流路 23…第一接合部 ダイヤフラム 10…第一の空隙 24…バネ 38…第二弁室 11…出口流路 25…筒状部 39…流体制御部 12…連通孔 26…膜部 40…突出部 13…弁座 27…第一ダイヤフラム 41…切欠凹部 14…給気孔 28…軸部 42…呼吸孔 15…排気孔 29…第二接合部

【図2】

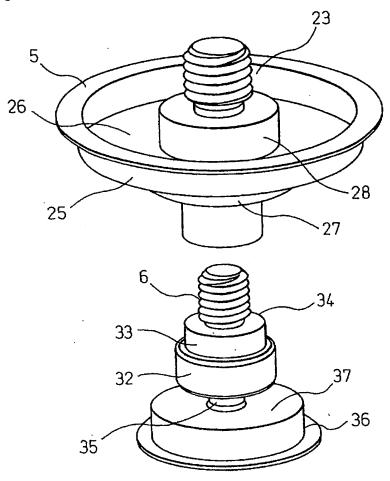


16…空隙 17…段差部 18…貫通孔 19…環状溝 あるいは環状切欠 20…〇-リング
21…鍔部 22…ピストン軸 23…第一接合部
24…バネ 25…筒状部 26…膜部
27…第一ダイヤフラム 28…軸部 29…第二接合部

30…第三接合部
31…第一弁室
32…弁体
33…軸部
34…第四接合部
35…ロッド
36…筒状突部
37…第二
ダイヤフラム
38…第二弁室
39…流体制御部
40…突出部
41…切欠凹部
42…呼吸孔
42…呼吸扎

【図3】

図 3



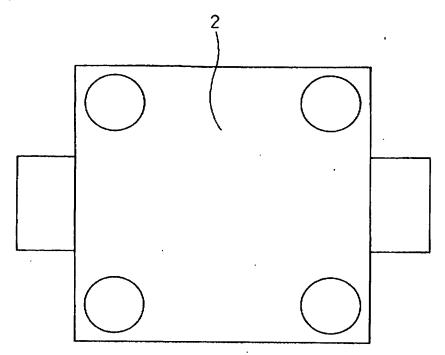
5 ··· 第一弁機構体 32··· 弁体 6 ··· 第二弁機構体 33··· 軸部

25…筒状部 35…ロッド 36…筒状空部

26…膜部36…筒状突部28…軸部37…第二ダイヤフラム



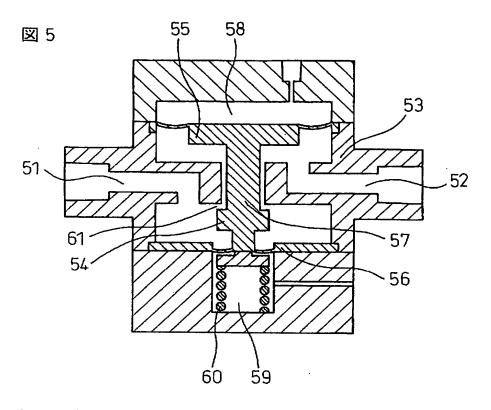
図 4



2…ボンネット



【図5】



51…入口流路

52…出口流路

53…本体

54…弁部

55…第一ダイヤフラム部

56…第二ダイヤフラム部

57…弁体

58…第一加圧室

59…第二加圧室

60…バネ

61…流量制御通路部



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 流体への不純物の流出や薬液の汚染の少ない耐久性に優れ安定した制御性能を有する流体制御弁の提供。

【解決手段】 流体制御弁は、第二の空隙8とこれより大径の第一の空隙10と空隙間の連通孔12とを有する本体1と、内部にピストン4とバネ24を収容した空隙16を有するボンネット2と、ピストンの下方に連結され第一の空隙10を蓋する形の第一ダイヤフラム27を有する第一弁機構体5と、第一弁機構に連結され下端に第二ダイヤフラム37を有し流通孔12を開閉する第二弁機構6と、本体1の下方に位置し第二ダイヤフラム37を本体1との間で挟持するベースプレート7とからなり、ピストン4の上下動に伴って第二弁機構6の弁体32と本体1の弁座13とで形成される流体制御部39の開口面積が変化するよう構成されている。

【選択図】 図1

特願2002-194953

出願人履歴情報

識別番号

[000117102]

1. 変更年月日

1990年 8月21日

[変更理由]

新規登録

住 所 氏 名

宮崎県延岡市中の瀬町2丁目5955番地

旭有機材工業株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
☑ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.